

蛍光 X 線膜厚計によるめっき膜厚測定

山梨県産業技術センター

めっきの品質管理において膜厚はもっとも基本の要素です。蛍光 X 線膜厚計はめっき等の金属膜厚を測定する装置で、非破壊で迅速に測定できるだけでなく、微小部位の測定にも対応しており品質管理に適しています。自動車部品などの一般的な機械部品だけでなく、プリント基板、リードフレーム、コネクタなどの電子部品の測定も可能です。

本研修会では、今年度 JKA 補助事業で導入した蛍光 X 線膜厚計（日立ハイテックサイエンス EA6000VX）による膜厚測定手順を説明、実機での測定を体験していただきます。

- 日 時： 令和元年 11 月 21 日（木） 14:30~15:30
- 場 所： 山梨県産業技術センター 4 階研修室および 6F 機器分析室 2
- 講 師： 日立ハイテックサイエンス株式会社
アプリケーション開発センター 応用技術一課 土屋 恒治 氏
- 募集定員： 10 名
- 参加料： 無料
- 申込方法： ①申込書を FAX または ②必要事項を電子メール
- 申込締切： 令和元年 11 月 18 日（月）

※サンプルの持ち込みについて

ご希望のサンプルを持参いただければ測定可能です。ただし、試料の形状や素材、めっきの材質、膜厚によっては対応できない場合があります。サンプルの持ち込みを希望される場合は事前に担当者（申し込みメールアドレス）までお問い合わせください。

※お申込み・お問合せ：

山梨県産業技術センター 材料・燃料電池技術部 化学・燃料電池科 三神・三井
FAX：055-243-6110 E-mail：yitc-kit03@pref.yamanashi.lg.jp
TEL：055-243-6111 〒400-0055 山梨県甲府市大津町 2094

申込書（このまま FAX 送信してください）

会社名： _____

所在地： _____

電話番号： _____

【参加される方の情報】

部署名	氏名	メールアドレス

（注）受け付けた方へはメールで連絡いたします。